ご利用の装置と登録必須ファイル

Device in use and required registration files

装置名	低真空分析走查電子顕微鏡
Device registration	Low vacuum analysis scanning
name	electron microscope
装置ID Local ID	MS-202
大分類	電子顕微鏡
Major category	Electron Microscope
メーカー名	日立ハイテクノロジーズ
Manufacturer name	Hitachi High-Tech
型番 Model number	SU6600



登録必須ファイル

Required registration files

運用版(Deployed Version)

下記の2点を同時投入(ファイル名を統一すること) Simultaneously Submit the Following Two Items

(File Names Should be Unified)

.txtファイル(装置条件ファイル)

.txt file (Measurement Condition File)

.jpgファイル等(撮影画像ファイル)

.ipg file, etc. (SEM Image File)

異常終了と表示されたら

If "Abnormal termination" is displayed

▶ 登録必須ファイルであるか確認してください。

Please confirm whether it is a required registration file

それでも解消されない場合は、DICEお問い合わせフォームより問い合わせください。

If the issue persists, please contact us through the DICE Inquiry Form

機器利用の際のお約束について

Terms of use for equipment

- 成果を論文やプレスリリースで発表する場合は<mark>謝辞</mark>をご記載ください。
 - When you publish results in a paper or press release, please include acknowledgments
- 課題利用が終わったら<mark>利用報告書</mark>をご提出ください。

Please submit a user report after completing your project

詳細は以下からご確認ください

For more details, please check below

謝辞について

About acknowledgments

https://nanonet.go.jp/page/page000731.html

利用報告書について About user report

https://nanonet.go.jp/page/page000846.html

